

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6886955号  
(P6886955)

(45) 発行日 令和3年6月16日 (2021.6.16)

(24) 登録日 令和3年5月19日 (2021.5.19)

(51) Int.Cl.	F I
<b>C O 8 F 32/04 (2006.01)</b>	C O 8 F 32/04
<b>C O 8 F 2/00 (2006.01)</b>	C O 8 F 2/00 Z
<b>C O 7 C 7/12 (2006.01)</b>	C O 7 C 7/12
<b>C O 8 F 232/04 (2006.01)</b>	C O 8 F 232/04

請求項の数 7 (全 32 頁)

(21) 出願番号	特願2018-190432 (P2018-190432)	(73) 特許権者	390006323
(22) 出願日	平成30年10月5日 (2018.10.5)		ポリプラスチックス株式会社
(65) 公開番号	特開2020-59779 (P2020-59779A)		東京都港区港南二丁目18番1号
(43) 公開日	令和2年4月16日 (2020.4.16)	(74) 代理人	100106002
審査請求日	令和2年3月11日 (2020.3.11)		弁理士 正林 真之
早期審査対象出願		(74) 代理人	100120891
			弁理士 林 一好
		(72) 発明者	多田 智之
			静岡県富士市宮島973番地 ポリプラスチックス株式会社内
		(72) 発明者	小松 広行
			静岡県富士市宮島973番地 ポリプラスチックス株式会社内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 環状オレフィンポリマーの製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

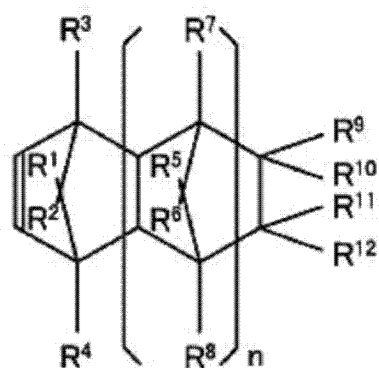
エポキシド不純物を含むノルボルネン系化合物を含有する単量体を重合させることによる環状オレフィンポリマーの製造方法であって、

前記エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を吸着剤と接触させることにより、精製ノルボルネン系化合物を得ることと、

前記精製ノルボルネン系化合物を含有する前記単量体を、遷移金属錯体触媒の存在下に重合させることと、を含み、

前記ノルボルネン系化合物が、ノルボルネン、及び下記式 (I) :

## 【化 1】



(I)

(式中、 $R^1 \sim R^{12}$  は、それぞれ同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、及び、飽和脂肪族炭化水素基、アラルキル基、及び芳香族炭化水素基からなる群より選ばれる原子又は基であり、

$R^9 \sim R^{12}$  より選択される 2 つの基は、互いに結合して、飽和脂肪族炭化水素環、又は芳香族炭化水素環を形成してもよく、

また、 $n$  は、0 又は正の整数を示し、

$n$  が 2 以上の場合には、 $R^5 \sim R^8$  は、それぞれの繰り返し単位の中で、それぞれ同一でも異なってもよく、

ただし、 $n = 0$  の場合、 $R^1 \sim R^4$  及び  $R^9 \sim R^{12}$  の少なくとも 1 個は、水素原子ではない。)

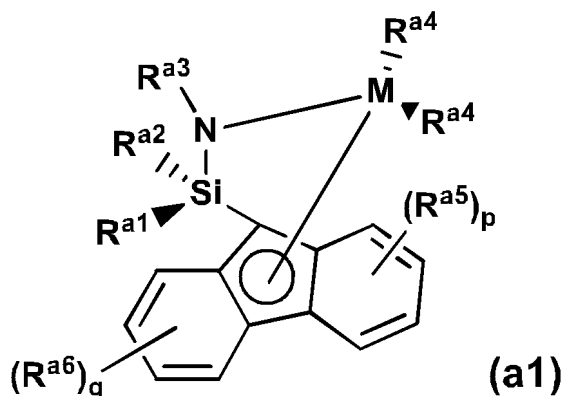
で表される置換ノルボルネンからなる群より選択される 1 種以上の化合物であり、

前記エポキシド不純物が、2, 3 - エポキシノルボルナン、及び / 又は前記式 (I) で表される置換ノルボルネンにおける、炭素 - 炭素不飽和二重結合が酸化されたエポキシ化合物であり、

前記吸着剤が、活性アルミナとゼオライトとの混合物からなるハイブリッド系吸着剤であり、

前記遷移金属錯体触媒が、下記式 (a1) :

## 【化 2】



(a1)

(式 (a1) 中、 $R^{a1}$ 、 $R^{a2}$ 、 $R^{a3}$ 、及び  $R^{a4}$  は、それぞれ独立に、ヘテロ原子を含んでもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の炭化水素基であり、 $R^{a1}$  及び  $R^{a2}$  は、それぞれ C - Si 結合、O - Si 結合、Si - Si 結合、又は N - Si 結合によりケイ素原子に結合し、 $R^{a3}$  は C - N 結合、O - N 結合、Si - N 結合、又は N - N 結合により窒素原子に結合し、 $R^{a4}$  は C - M 結合により金属原子  $M$  に結合し、 $R^{a5}$  及び  $R^{a6}$

は、それぞれ独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の有機置換基、又は無機置換基であり、 $p$  及び  $q$  は、それぞれ独立に 0 以上 4 以下の整数であり、 $R^{a5}$  及び  $R^{a6}$  がそれぞれ複数である場合、複数の  $R^{a5}$  及び  $R^{a6}$  は異なる基であってもよく、複数の  $R^{a5}$  のうちの 2 つの基、又は複数の  $R^{a6}$  のうちの 2 つの基が芳香環上の隣接する位置に結合する場合、当該 2 つの基が相互に結合して環を形成してもよく、 $M$  が、周期律表第 I V 族遷移金属である。) )

で表される化合物であり、

重合に供される重合溶液の全質量に対する前記エポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率 (質量 ppm / 質量 ppm) が、6 以下であり、

前記重合溶液の全質量は、前記環状オレフィンポリマーの製造に使用される原料の質量の総量である、製造方法。

10

#### 【請求項 2】

前記重合溶液の全質量に対する前記ノルボルネン系化合物に由来するアルデヒド不純物の含有量と触媒の含有量との比率 (質量 ppm / 質量 ppm) が、2 以下である、請求項 1 に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

#### 【請求項 3】

前記重合溶液の全質量に対する前記ノルボルネン系化合物に由来するケトン不純物の含有量と触媒の含有量との比率 (質量 ppm / 質量 ppm) が、2 以下である、請求項 1 又は 2 に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

#### 【請求項 4】

20

前記吸着剤の量が、前記粗製ノルボルネン系化合物 100 質量部に対して、1 質量部以上である、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

#### 【請求項 5】

前記遷移金属触媒がメタロセン触媒であり、

前記メタロセン触媒を、アルミノキサン ( $b1$ )、及びイオン化合物 ( $b2$ ) からなる群より選択される 1 種以上と反応させて、カチオン性遷移金属化合物を生成させる、請求項 4 に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

#### 【請求項 6】

前記周期律表第 I V 族遷移金属が、Ti、Zr、又は Hf である、請求項 5 に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

30

#### 【請求項 7】

前記単量体が、前記ノルボルネン系化合物とともに、エチレン、1 - ヘキセン、及び 1 - オクテンからなる群より選択される 1 種以上を含む、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

#### 【0001】

本発明は、環状オレフィンポリマーの製造方法に関する。

#### 【背景技術】

#### 【0002】

40

環状オレフィン単独重合体及び環状オレフィン共重合体等の環状オレフィンポリマーは、低吸湿性及び高透明性を有し、光ディスク基板、光学フィルム、光学ファイバー等の光学材料の分野をはじめ、様々な用途に使用されている。

代表的な環状オレフィン共重合体として、透明樹脂として広く使用される、環状オレフィンとエチレンとの共重合体がある。環状オレフィンとエチレンとの共重合体は、そのガラス転移温度を環状オレフィンとエチレンとの共重合組成に応じて変えることが可能なため、広い温度領域でガラス転移温度 ( $T_g$ ) を調整した共重合体を製造することができる。高い  $T_g$  の共重合体は一般的に耐熱性も良好である (例えば、非特許文献 1 を参照)。

#### 【0003】

また、環状オレフィンとエチレンとの共重合体以外にも、環状オレフィンとエチレン以

50

外の - オレフィンとの共重合体が知られている。環状オレフィンとエチレンとの共重合体は、耐熱性と機械的特性のバランスが良好であるが、耐熱性を高めると機械的特性が悪化する場合がある。環状オレフィンとエチレン以外の - オレフィンとを共重合することにより、環状オレフィンとエチレンとの共重合体で課題である耐熱性と機械的特性とのバランスを改善することができる。

【0004】

このような環状オレフィンポリマーの製造方法に関して、環状オレフィンとエチレンの共重合反応と環状オレフィンとエチレン以外の - オレフィンとの共重合反応は大きく異なっている。具体的には、環状オレフィンとエチレンとの共重合反応で好適に使用されるジルコノセン系のメタロセン系遷移金属触媒では、環状オレフィンと - オレフィンとの共重合において、 - オレフィンに起因する連鎖移動反応が生じるため、これまで高分子量体が得られにくいことが知られていた（例えば、非特許文献2を参照）。

10

【0005】

そのため、環状オレフィンと - オレフィンとのコポリマーを効率良く製造可能な触媒の研究開発が盛んに行われてきた。研究を通じて、環状オレフィンと - オレフィンとのコポリマーは、従来使用されてきたジルコノセン系のメタロセン系遷移金属触媒とは異なった、いわゆるハーフメタロセン（ポストメタロセン）と通称される、チタノセン系のメタロセン系遷移金属触媒により効率よく製造可能であることがわかった。以上のように、目的とする環状オレフィンポリマーを与えるモノマーの構造に応じて、適切なメタロセン触媒を選択する必要があった（例えば、非特許文献3を参照）。

20

【0006】

上述のように、環状オレフィン単独重合体及び環状オレフィン共重合体のような環状オレフィンポリマーの合成は、一般に、メタロセン系遷移金属触媒に代表される触媒を用いて行われる。メタロセン系遷移金属触媒、ハーフメタロセン系遷移金属触媒問わず、一般に、メタロセン系遷移金属触媒は高価であるため、触媒使用量の低減は、環状オレフィンポリマーの製造全体に占めるコストを低減させる。そのため、少ない触媒量で多量の環状オレフィンポリマーを製造し得る触媒の開発は、重要な課題である。

例えば、少ない触媒量で環状オレフィン共重合体を合成する方法として、メタロセン系遷移金属触媒の存在下で、少なくとも、ノルボルネンから誘導される環状オレフィンモノマー（A）とC4～C12の - オレフィンから誘導される - オレフィンモノマー（B）とを重合させて共重合体を得る重合工程を含む方法が提案されている（特許文献1及び特許文献2を参照）。

30

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】国際公開第2015/178143号

【特許文献2】国際公開第2015/178144号

【非特許文献】

【0008】

【非特許文献1】Incoronata, Trittoら、Coordination Chemistry Reviews, 2006年、第250巻、p. 212 - 241

40

【非特許文献2】Jung, H. Y.ら、Polyhedron, 2005年、第24巻、p. 1269 - 1273

【非特許文献3】塩野毅ら、Macromolecules, 2008年、第41巻、p. 8292 - 8294

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかしながら、メタロセン触媒等の遷移金属錯体触媒を用いて環状オレフィンポリマーを製造する場合、共通の条件で複数回の重合反応を行っているにもかかわらず、当該共通

50

の条件において期待される重合収率よりも、低い収率でしか環状オレフィンポリマーが得られないことがしばしばある。

【 0 0 1 0 】

本発明は、上記の課題に鑑みなされたものであって、メタロセン触媒等の遷移金属錯体触媒を用いて環状オレフィンポリマーを製造する場合に、重合条件に見合った期待される収率で、安定して環状オレフィンポリマーを製造できる、環状オレフィンポリマーの製造法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 1 1 】

本発明者らは、エポキシド不純物を含むノルボルネン系化合物を含有する単量体を遷移金属触媒の存在下に重合させることによる環状オレフィンポリマーの製造方法において、エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を、活性アルミナとゼオライトとの混合物からなるハイブリッド系吸着剤を用いて処理することによって、単量体中のエポキシド不純物を低減させ、その結果として、重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）を、6 以下とすることにより上記の課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

より具体的には、本発明は以下のものを提供する。

【 0 0 1 2 】

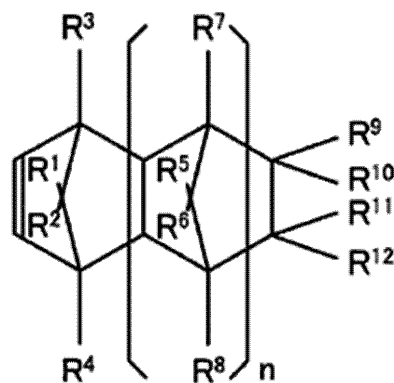
（ 1 ）エポキシド不純物を含むノルボルネン系化合物を含有する単量体を重合させることによる環状オレフィンポリマーの製造方法であって、

エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を吸着剤と接触させることにより、精製ノルボルネン系化合物を得ることと、

精製ノルボルネン系化合物を含有する単量体を、遷移金属錯体触媒の存在下に重合させることと、を含み、

ノルボルネン系化合物が、ノルボルネン、及び下記式（ I ）：

【化 1】



（ I ）

（式中、 $R^1 \sim R^{12}$  は、それぞれ同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、及び、飽和脂肪族炭化水素基、アラルキル基、及び芳香族炭化水素基からなる群より選ばれる原子又は基であり、

$R^9 \sim R^{12}$  より選択される 2 つの基は、互いに結合して、飽和脂肪族炭化水素環、又は芳香族炭化水素環を形成してもよく、

また、 $n$  は、0 又は正の整数を示し、

$n$  が 2 以上の場合には、 $R^5 \sim R^8$  は、それぞれの繰返し単位の中で、それぞれ同一でも異なってもよく、

ただし、 $n = 0$  の場合、 $R^1 \sim R^4$  及び  $R^9 \sim R^{12}$  の少なくとも 1 個は、水素原子ではない。）

で表される置換ノルボルネンからなる群より選択される１種以上の化合物であり、

エポキシド不純物が、２，３－エポキシノルボルナン、及び／又は式（Ⅰ）で表される置換ノルボルネンにおける、炭素－炭素不飽和二重結合が酸化されたエポキシ化合物であり、

吸着剤が、活性アルミナとゼオライトとの混合物からなるハイブリッド系吸着剤であり、

重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）が、６以下であり、

重合溶液の全質量は、環状オレフィンポリマーの製造に使用される原料の質量の総量である、製造方法。

10

【００１３】

（２）重合に供される重合溶液の全質量に対するノルボルネン系化合物に由来するアルデヒド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）が、２以下である、（１）に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

【００１４】

（３）重合に供される重合溶液の全質量に対するノルボルネン系化合物に由来するケトン不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）が、２以下である、（１）又は（２）に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

【００１５】

（４）吸着剤の量が、粗製ノルボルネン系化合物１００質量部に対して、１質量部以上である、（１）～（３）のいずれか１つに記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

20

【００１６】

（５）遷移金属錯体触媒がメタロセン触媒である、（１）～（４）のいずれか１つに記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

【００１７】

（６）メタロセン触媒が、シクロペンタジエン環を含む配位子と、周期律表第Ⅴ族遷移金属とを含む遷移金属錯体である、（５）に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

【００１８】

（７）メタロセン触媒を、アルミノキサン（b 1）、及びイオン化合物（b 2）からなる群より選択される１種以上と反応させて、カチオン性遷移金属化合物を生成させる、請求（６）に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

30

【００１９】

（８）周期律表第Ⅴ族遷移金属が、Ti、Zr、又はHfである、（６）又は（７）に記載の環状オレフィンポリマーの製造方法。

【００２０】

（９）単量体が、ノルボルネン系化合物とともに、エチレン、１－ヘキセン、及び１－オクテンからなる群より選択される１種以上を含む、（１）～（８）の環状オレフィンポリマーの製造方法。

【発明の効果】

【００２１】

本発明によれば、メタロセン触媒等の遷移金属錯体触媒を用いて環状オレフィンポリマーを製造する場合に、重合条件に見合った期待される収率で、安定して環状オレフィンポリマーを製造できる、環状オレフィンポリマーの製造法を提供することができる。

40

【発明を実施するための形態】

【００２２】

環状オレフィンポリマーの製造方法

環状オレフィンポリマーの製造方法において、エポキシド不純物を含むノルボルネン系化合物を含有する単量体を重合させることにより、環状オレフィンポリマーが製造される。

【００２３】

50

当該製造方法は、

エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を吸着剤と接触させることにより、精製ノルボルネン系化合物を得ることと、

精製ノルボルネン系化合物を含有する単量体を、遷移金属錯体触媒の存在下に重合させることと、を含む。

かかる方法において、吸着剤として後述する特定の吸着剤を用いて粗製ノルボルネン系化合物を処理して精製ノルボルネン系化合物を得ることにより、重合に供される単量体におけるエポキシド不純物の量を大幅に低減することができる。

その結果として、重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）を、6 以下の低い値にすることができる。

10

重合に供される重合溶液におけるエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）が上記の所定の量以下であることにより、遷移金属錯体触媒の活性の低下が抑制され、所望する収率で、安定して環状オレフィンポリマーを製造できると考えられる。

なお、「重合に供される重合溶液の全質量」とは、環状オレフィンポリマーの製造に使用される原料の質量の総量である。典型的に、「重合に供される重合溶液の全質量」は、「精製ノルボルネン系化合物を含有する単量体」の質量と、「遷移金属錯体触媒」の質量と、遷移金属錯体触媒とともに触媒組成物を構成する「助触媒」の質量と、「溶媒」の質量との合計である。環状オレフィンポリマーの製造に、これらの材料以外の他の材料が用

20

【0024】

単量体に含まれるノルボルネン系化合物は、ノルボルネン、及び後述する式（I）で表される置換ノルボルネンからなる群より選択される1種以上の化合物である。

かかるノルボルネン系化合物は、モノエン化合物に該当する。

【0025】

環状オレフィンポリマーの製造に用いられる単量体は、ノルボルネン系化合物に由来するエポキシド不純物を含有する。エポキシド不純物は、ノルボルネン系化合物の酸化により生成する。

エポキシド不純物は、2, 3 - エポキシノルボルナン、及び/又は上記式（I）で表される置換ノルボルネンにおける、炭素 - 炭素不飽和二重結合が酸化されたエポキシ化合物である。

30

【0026】

粗製ノルボルネン系化合物の精製に用いられる吸着剤としては、活性アルミナとゼオライトとの混合物からなるハイブリッド系吸着剤が用いられる。

かかるハイブリッド系吸着剤を用いることにより、遷移金属錯体触媒の活性に悪影響を与え得る不純物の発生を防ぎつつ、良好にエポキシド不純物を除去しやすい。

【0027】

重合に供される前記単量体における、エポキシド不純物の含有量は、ノルボルネン系化合物の質量に対して200質量 ppm以下であるのが好ましい。エポキシド不純物の含有量がかかる範囲内である単量体を用いることにより、重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）を、6 以下とすることが容易である。その結果、所望する収率で、安定して環状オレフィンポリマーを製造できる。

40

【0028】

以下、エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を吸着剤と接触させることにより、精製ノルボルネン系化合物を得ることを、「精製工程」とも記す。

精製ノルボルネン系化合物を含有する単量体を、遷移金属錯体触媒の存在下に重合させることを、「重合工程」とも記す。

以下、環状オレフィンポリマーの製造方法に含まれる工程について説明する。

50

【 0 0 2 9 】

&lt; 精製工程 &gt;

精製工程では、エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を吸着剤と接触させることにより、精製ノルボルネン系化合物を得る。

【 0 0 3 0 】

[ 単量体 ]

精製工程における精製対象は、後述する重合工程において重合に供されるノルボルネン系化合物を含む単量体の粗製品である。より具体的には、少なくとも、単量体の粗製品のうち粗製ノルボルネン系化合物が精製される。

【 0 0 3 1 】

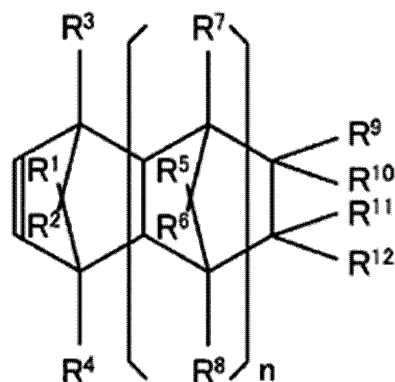
粗製ノルボルネン系化合物は、エポキシド不純物を含み、且つ後述する吸着剤による処理が施されていないノルボルネン系化合物である。

ノルボルネン系化合物は、ノルボルネン、及び置換ノルボルネンからなる群より選択される1種以上の化合物である。ノルボルネン系化合物としては、ノルボルネンが好ましい。

【 0 0 3 2 】

置換ノルボルネンは、下記式 ( I ) :

【 化 2 】



( I )

( 式中、 $R^1 \sim R^{12}$  は、それぞれ同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、及び、飽和脂肪族炭化水素基、アラルキル基、及び芳香族炭化水素基からなる群より選ばれる原子又は基であり、

$R^9 \sim R^{12}$  より選択される2つの基は、互いに結合して、飽和脂肪族炭化水素環、又は芳香族炭化水素環を形成してもよく、

また、 $n$  は、0又は正の整数を示し、

$n$  が2以上の場合には、 $R^5 \sim R^8$  は、それぞれの繰り返し単位の中で、それぞれ同一でも異なってもよく、

ただし、 $n = 0$  の場合、 $R^1 \sim R^4$  及び  $R^9 \sim R^{12}$  の少なくとも1個は、水素原子で

で表される化合物である。

【 0 0 3 3 】

エポキシド不純物は、2, 3 - エポキシノルボルナン、及び/又は前記式 ( I ) で表される置換ノルボルネンにおける、炭素 - 炭素不飽和二重結合が酸化されたエポキシ化合物である。

【 0 0 3 4 】

粗製ノルボルネン系化合物におけるエポキシド不純物の量は、吸着剤による精製によって、重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率 ( 質量 ppm / 質量 ppm ) を、6以下にできれば特に限定されない。



典型的には、粗製ノルボルネン系化合物におけるエポキシド不純物の量は、ノルボルネン系化合物の質量に対して、200質量ppm以上であり、300質量ppm以上であってもよく、500質量ppm以上であってもよく、1500質量ppm以上であってもよい。

粗製ノルボルネン系化合物におけるエポキシド不純物の量は、粗製ノルボルネン系化合物の精製が容易である点で、5000質量ppm以下が好ましく、3000質量ppm以下であってもよく、2000質量ppm以下であってもよい。

#### 【0035】

以下、式(I)で示される置換ノルボルネンについて説明する。式(I)における $R^1 \sim R^{12}$ は、それぞれ同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、及び、炭

10

#### 【0036】

$R^1 \sim R^8$ の好適な具体例としては、例えば、水素原子；フッ素、塩素、臭素等のハロゲン原子；炭素数1以上20以下のアルキル基等を挙げることができ、これらはそれぞれ異なってもよく、部分的に異なってもよく、また、全部が同一であってもよい。

#### 【0037】

また、 $R^9 \sim R^{12}$ の具体例としては、例えば、水素原子；フッ素、塩素、臭素等のハロゲン原子；炭素数1以上20以下のアルキル基；シクロヘキシル基等のシクロアルキル基；フェニル基、トリル基、エチルフェニル基、イソプロピルフェニル基、ナフチル基、アントリル基等の置換又は無置換の芳香族炭化水素基；ベンジル基、フェネチル基、その

20

#### 【0038】

$R^9 \sim R^{12}$ より選択される2つの基が互いに結合して環を形成する場合には、形成される環は単環でも多環であってもよく、架橋を有する多環であってもよく、またこれらの環の組み合わせからなる環であってもよい。また、これらの環はメチル基等の置換基を有していてもよい。

$R^9 \sim R^{12}$ より選択される2つの基が互いに結合して形成し得る飽和脂肪族炭化水素環としては、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、及びシクロヘプタン環等が挙げられる。

30

$R^9 \sim R^{12}$ より選択される2つの基が互いに結合して形成し得る芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環、及びナフタレン環等が挙げられる。

#### 【0039】

一般式(I)で示される置換ノルボルネンの具体例としては、5-メチル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5,5-ジメチル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-エチル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-ブチル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-ヘキシル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-オクチル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-オクタデシル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン等の2環の環状オレフィン；

40

トリシクロ[4.3.0.1<sup>2,5</sup>]デカ-3-エン；トリシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>]ウンデカ-3-エン；5-シクロペンチル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-シクロヘキシル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-シクロヘキセニルビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン、5-フェニル-ビスシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エンといった3環の環状オレフィン；

テトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカ-3-エン(単にテトラシクロドデセンともいう)、8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカ-3-エン、8-エチルテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカ-3-エン、8-メチリデンテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデカ-3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4.0.1<sup>2,5</sup>.1<sup>7,10</sup>]ドデ

50

カ - 3 - エン、8 - ビニルテトラシクロ [ 4 , 4 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 5 . 1 <sup>7</sup> , 1 <sup>0</sup> ] ドデカ - 3 - エン、8 - プロペニル - テトラシクロ [ 4 . 4 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 5 . 1 <sup>7</sup> , 1 <sup>0</sup> ] ドデカ - 3 - エンといった 4 環の環状オレフィン；

8 - シクロペンチル - テトラシクロ [ 4 . 4 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 5 . 1 <sup>7</sup> , 1 <sup>0</sup> ] ドデカ - 3 - エン、8 - シクロヘキシル - テトラシクロ [ 4 . 4 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 5 . 1 <sup>7</sup> , 1 <sup>0</sup> ] ドデカ - 3 - エン、8 - シクロヘキセニル - テトラシクロ [ 4 . 4 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 5 . 1 <sup>7</sup> , 1 <sup>0</sup> ] ドデカ - 3 - エン、8 - フェニル - シクロペンチル - テトラシクロ [ 4 . 4 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 5 . 1 <sup>7</sup> , 1 <sup>0</sup> ] ドデカ - 3 - エン；ペンタシクロ [ 6 . 6 . 1 . 1 <sup>3</sup> , 6 . 0 <sup>2</sup> , 7 . 0 <sup>9</sup> , 1 <sup>4</sup> ] - 4 - ヘキサデセン、ペンタシクロ [ 6 . 5 . 1 . 1 <sup>3</sup> , 6 . 0 <sup>2</sup> , 7 . 0 <sup>9</sup> , 1 <sup>3</sup> ] - 4 - ペンタデセン、ペンタシクロ [ 7 . 4 . 0 . 0 <sup>2</sup> , 7 . 1 <sup>3</sup> , 6 . 1 <sup>0</sup> , 1 <sup>3</sup> ] - 4 - ペンタデセン；ヘプタシクロ [ 8 . 7 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 9 . 1 <sup>4</sup> , 7 . 1 <sup>1</sup> , 1 <sup>7</sup> . 0 <sup>3</sup> , 8 . 0 <sup>1</sup> <sup>2</sup> , 1 <sup>6</sup> ] - 5 - エイコセン、ヘプタシクロ [ 8 . 7 . 0 . 1 <sup>2</sup> , 9 . 0 <sup>3</sup> , 8 . 1 <sup>4</sup> , 7 . 0 <sup>1</sup> <sup>2</sup> , 1 <sup>7</sup> . 1 <sup>1</sup> <sup>3</sup> , 1 <sup>6</sup> ] - 14 - エイコセン；等の多環の環状オレフィンを挙げることができる。

#### 【 0 0 4 0 】

中でも、アルキル置換ノルボルネン（例えば、1 個以上のアルキル基で置換されたビシクロ [ 2 . 2 . 1 ] ヘプタ - 2 - エン）、アルキリデン置換ノルボルネンが好ましい。

#### 【 0 0 4 1 】

精製工程において、粗製ノルボルネン系化合物を単独で吸着剤と接触させてもよい。単量体が、ノルボルネン系化合物とともに、ノルボルネン系化合物以外の他の単量体を含む場合、粗製ノルボルネン系化合物と他の単量体とを含む混合物を吸着剤と接触させてもよい。

#### 【 0 0 4 2 】

他の単量体としては、ノルボルネン系化合物と共重合可能な単量体化合物であれば特に限定されず、典型的には - オレフィンである。 - オレフィンは、ハロゲン原子等の少なくとも 1 種の置換基で置換されていてもよい。

#### 【 0 0 4 3 】

- オレフィンとしては、C 2 ~ C 12 の - オレフィンが好ましい。C 2 ~ C 12 の - オレフィンは特に限定されないが、例えば、エチレン、プロピレン、1 - ブテン、1 - ペンテン、1 - ヘキセン、3 - メチル - 1 - ブテン、3 - メチル - 1 - ペンテン、3 - エチル - 1 - ペンテン、4 - メチル - 1 - ペンテン、4 - メチル - 1 - ヘキセン、4 , 4 - ジメチル - 1 - ヘキセン、4 , 4 - ジメチル - 1 - ペンテン、4 - エチル - 1 - ヘキセン、3 - エチル - 1 - ヘキセン、1 - オクテン、1 - デセン、及び 1 - ドデセン等が挙げられる。中でも、1 - ヘキセン、1 - オクテン、1 - デセンが好ましい。

#### 【 0 0 4 4 】

環状オレフィンポリマーを製造する際の単量体の組み合わせとしては、単量体の入手容易性、機械的特性、熱的特性、製造性等のバランスに優れることから、ノルボルネンとエチレンとの組み合わせと、ノルボルネンと、1 - オクテン、1 - ヘキセン、又はこれらの混合物との組み合わせが好ましい。

つまり、単量体が、ノルボルネン系化合物とともに、エチレン、1 - ヘキセン、及び 1 - オクテンからなる群より選択される 1 種以上を含むのが好ましい。単量体は、ノルボルネン系化合物と、エチレン、1 - ヘキセン、及び 1 - オクテンからなる群より選択される 1 種以上とからなるのがより好ましい。

#### 【 0 0 4 5 】

ノルボルネンと、エチレンとを組み合わせる場合、機械的特性と熱的特性とのバランスが良好である環状オレフィンポリマーを得るため、単量体中のノルボルネンの量は 30 モル%以上 70 モル%未満が好ましい。

ノルボルネンと、1 - オクテン、1 - ヘキセン、又はこれらの混合物とを組み合わせる場合、良好な機械的特性を有する環状オレフィンが得られやすいことから、環状オレフィンポリマーのガラス転移温度を上げることができ、単量体中のノルボルネンの量は

10

20

30

40

50

70モル%以上が好ましい。

【0046】

[吸着剤]

以上説明した単量体に含まれる粗製ノルボルネン系化合物を接触させることにより、粗製ノルボルネン系化合物に含まれるエポキシド不純物を低減させる処理が行なわれる。

吸着剤としては、活性アルミナ及びゼオライトの混合物からなる、ハイブリッド系吸着剤が使用される。

ハイブリッド吸着剤は、典型的には、粉末又はペレット状であり、好ましくはペレット状である。

ハイブリッド系吸着剤では、粉末又はペレットを構成する粒子内において、活性アルミナ部位と、ゼオライト部位とが不可分に複合化されているのが好ましい。この場合、ハイブリッド系吸着剤は、同一粒子内に、活性アルミナとしての吸着サイトと、ゼオライトとしての吸着サイトとを併せ持つ。

なお、ハイブリッド系吸着剤は、エポキシド不純物に対する所望する吸着硬化が得られる限りにおいて、粉末又はペレット状の活性アルミナと、粉末又はペレット状のゼオライトとが混合された混合物であってもよい。

粉末又はペレットを構成する粒子内において、活性アルミナ部位と、ゼオライト部位とが不可分に複合化されているハイブリッド吸着剤は、粉末又はペレット状の活性アルミナと、粉末又はペレット状のゼオライトとが混合された混合物よりも、エポキシド不純物と、後述するケトン不純物とアルデヒド不純物との吸着性能が良好である。

【0047】

かかるハイブリッド系吸着剤において、通常、活性アルミナの含有量と、ゼオライトの含有量とは、それぞれ、活性アルミナの質量とゼオライトの質量との合計に対して、20質量%以上80質量%以下が好ましく、30質量%以上70質量%以下がより好ましい。

【0048】

ハイブリッド系吸着剤としては、従来から知られる吸着剤を用いることができる。ハイブリッド系吸着剤は、市販品を用いてもよい。ハイブリッド系吸着剤の市販品の例としては、例えば、AZ-300（UOP社、又はユニオン昭和製）が挙げられる。市販品であるAZ-300では、活性アルミナ部位と、ゼオライト部位とが不可分に複合化されている。

【0049】

活性アルミナとは、吸着能を有する多孔質の酸化アルミニウム粒子である。活性アルミナは、水酸化アルミナを、結晶性が低い多孔質の酸化アルミニウムへ転移させることにより生成し得る。

ハイブリッド系吸着剤における活性アルミナ部位の細孔径は、エポキシド不純物の吸着能の点から、1nm以上100nm以下が好ましく、1nm以上80nm以下がより好ましい。

【0050】

ハイブリッド系吸着剤におけるゼオライト部位の細孔径は、エポキシド不純物の吸着能の点から、0.2nm以上1nm以下が好ましく、0.5nm以上1nm以下がより好ましい。

好ましいゼオライトとしては、ゼオライトX、ゼオライトY、及びゼオライトA等が挙げられる。これらの中では、ゼオライトXが好ましい。

【0051】

ハイブリッド系吸着剤の形状は特に限定されず、前述の通りペレット状が好ましい。ペレットの形状としては特に限定されない。粗製ノルボルネン系化合物と、ハイブリッド系吸着剤とを接触させる際に、ハイブリッド系吸着剤のペレットの摩耗等により生じる不純物の、単量体及び環状オレフィンポリマーへの混入を防ぎやすい点で、ハイブリッド系吸着剤のペレットの形状としては、球状又は略球状が好ましい。

【0052】

ハイブリッド系吸着剤が精製工程において使用される前に、吸着能を高める目的等で、ハイブリッド系吸着剤に対して加熱による活性化処理が施されてもよい。

活性化処理は、通常、不活性ガス雰囲気下で行われる。活性化処理における加熱温度は、100 以上650 以下が好ましく、200 以上600 以下がより好ましく、300 以上600 以下がさらに好ましく、400 以上600 以下が特に好ましい。

加熱時間は、0.1 時間以上100 時間以下が好ましく、0.5 時間以上50 時間以下がより好ましく、1 時間以上25 時間以下がさらに好ましい。

#### 【0053】

##### [ 精製工程の操作 ]

精製工程において、環状オレフィンポリマーの製造に用いられる粗製ノルボルネン系化合物の全量が吸着剤による処理に供されてもよく、環状オレフィンポリマーの製造に用いられる粗製ノルボルネン系化合物の一部が吸着剤による処理に供されてもよい。

粗製ノルボルネン系化合物の一部を吸着剤により処理する場合、後述する重合工程において、精製ノルボルネン系化合物と、吸着剤により処理されなかった残余の粗製ノルボルネン系化合物とを混合して、重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）が6 以下である重合溶液を調製できる限りにおいて、吸着剤により処理される粗製ノルボルネン系化合物の量は特に限定されない。

重合に供される単量体におけるエポキシド不純物の量を、確実に所望の量以下としやすいことから、環状オレフィンポリマーの製造に用いられる粗製ノルボルネン系化合物の全量を吸着剤による処理に供するのが好ましい。

#### 【0054】

粗製ノルボルネン系化合物は、通常、液体の状態で吸着剤と接触する。かかる液体は、粗製ノルボルネン系化合物、又は粗製ノルボルネン系化合物と他の単量体とを含む混合物の融液であってもよく、粗製ノルボルネン系化合物、又は粗製ノルボルネン系化合物と他の単量体とを溶媒に溶解させた溶液であってもよい。

低粘度であり、吸着剤との接触効率が良好である点や、温度低下による粗製ノルボルネン系化合物の固化のおそれがない点等から、粗製ノルボルネン系化合物、又は粗製ノルボルネン系化合物と他の単量体とを溶媒に溶解させた溶液を吸着剤と接触させるのが好ましい。

#### 【0055】

粗製ノルボルネン系化合物、又は粗製ノルボルネン系化合物と他の単量体とを溶解させる溶媒の種類は、吸着剤によるエポキシド不純物の吸着が阻害されない限り特に限定されない。

好ましい溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、ミネラルオイル、ベンゼン、トルエン、及びキシレン等の炭化水素溶媒や、クロロホルム、メチレンクロライド、ジクロロエタン、及びクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素溶媒が挙げられる。

#### 【0056】

粗製ノルボルネン系化合物を溶液又は融液として吸着剤と接触させる場合、当該溶液又は当該融液中の粗製ノルボルネン系化合物の濃度は、特に限定されない。

典型的には、溶液又は融液中の粗製ノルボルネン系化合物の濃度は、1 質量% 以上10 質量% 以下が好ましく、10 質量% 以上100 質量% 以下がより好ましい。

#### 【0057】

粗製ノルボルネン系化合物と、吸着剤との接触は、バッチ式で行われてもよく、連続式で行われてもよい。

粗製ノルボルネン系化合物と、吸着剤とを接触させる方法は特に限定されない。

例えば、容器内に、粗製ノルボルネン系化合物を含む液と、吸着剤とを仕込んだのちに、容器内の粗製ノルボルネン系化合物を含む液と、吸着剤とを、所定の時間、静置又は攪拌してもよい。

10

20

30

40

50

攪拌下での粗製ノルボルネン系化合物と吸着剤との接触は、両者の接触効率が良好である点で好ましい。他方、静置下での粗製ノルボルネン系化合物と吸着剤との接触は、吸着剤等の摩耗による、単量体及び環状オレフィンポリマーへの吸着剤由来の不純物の混入を防ぎやすい点で好ましい。

【0058】

また、吸着剤が内部に充填されたカラム等の容器内に、粗製ノルボルネン系化合物を含む液を流通させてもよい。この場合、粗製ノルボルネン系化合物と、吸着剤との接触時間を延長させる目的で、カラム等の容器から流出した粗製ノルボルネン系化合物を含む液を、再度、カラム等の容器に流入させる循環処理を行ってもよい。

【0059】

粗製ノルボルネン系化合物の処理量の多さと、エポキシド不純物の除去効率の高さとの両立の点で、粗製ノルボルネン系化合物と吸着剤との接触時間は、0.01時間以上50時間以下が好ましく、0.1時間以上40時間以下がより好ましく、1時間以上30時間以下が特に好ましい。

【0060】

吸着剤の量は、エポキシド不純物の除去が容易である点等から、粗製ノルボルネン系化合物100質量部に対して、1質量部以上が好ましく、10質量部以上がより好ましく、20質量部以上がさらに好ましい。

吸着剤の量の上限は特にないが、吸着剤のコストの抑制や、精製処理に過度に大きな装置が必要でない点等から、粗製ノルボルネン系化合物100質量部に対して、80質量部以下が好ましく、60質量部以下がより好ましく、40質量部以下がさらに好ましい。

【0061】

なお、後述する重合工程において、重合に供される単量体における、ノルボルネン系化合物に由来するアルデヒド不純物の含有量は、ノルボルネン系化合物の質量に対して50質量ppm以下が好ましく、30質量ppm以下がより好ましく、20質量ppm以下がさらに好ましい。

また、後述する重合工程において、重合に供される単量体における、ノルボルネン系化合物に由来するケトン不純物の含有量は、ノルボルネン系化合物の質量に対して50質量ppm以下が好ましく、30質量ppm以下がより好ましく、20質量ppm以下がさらに好ましい。

ここで、アルデヒド不純物と、ケトン不純物とは、それぞれ、ノルボルネン系化合物の酸化に起因して生成し得る不純物である。これらの不純物について、環状オレフィンポリマーを製造する際の重合収率の悪化の要因である可能性がある。

アルデヒド不純物量と、ケトン不純物量とを低減する方法は特に限定されない。吸着剤として、上記のハイブリッド系吸着剤を用いる場合、精製ノルボルネン系化合物に含まれるアルデヒド不純物量と、ケトン不純物量とが低い傾向にある。

また、粗製ノルボルネン系化合物と、精製ノルボルネン系化合物とが、極力酸素と接触しないようにすることによっても、アルデヒド不純物量と、ケトン不純物量とを低減し得る。

【0062】

以上説明した処理を行うことにより得られる精製ノルボルネン系化合物は、次いで、「重合工程」に供される。

なお、精製ノルボルネン系化合物が溶液である場合、精製ノルボルネン系化合物は、溶液のまま重合工程に供されてもよく、溶液から単離された状態で重合工程に供されてもよい。

【0063】

<重合工程>

重合工程では、上記の精製工程で得られた精製ノルボルネン系化合物を含有する単量体を、遷移金属錯体触媒の存在下に重合させて、環状オレフィンポリマーを製造する。

ここで、単量体は、重合装置内に、一度で全量供給されてもよく、数度に分けて分割し

10

20

30

40

50

て供給されてもよく、連続的に供給されてもよい。

重合反応の方法は特に限定されず、バッチ式であっても連続式であってもよい。

#### 【0064】

重合工程において、重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率（質量 ppm / 質量 ppm）は、6 以下、好ましくは 5 以下、より好ましくは 4 以下、さらに好ましくは 3 以下に調整される。

重合体に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率が上記の範囲内であることによって、重合条件に応じて期待される収率で、安定して環状オレフィンポリマーを製造することができる。

重合溶液中の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率の下限は特に限定されないが、精製操作の容易さの点から、0.1 以上であってよく、1 以上であってよい。

#### 【0065】

重合工程における重合反応は、リビング重合であっても、非リビング重合であってもよい。より少ない触媒量で、より多くの環状オレフィンポリマーを得たい場合は、連鎖移動反応を意図的に繰り返し進行させる連鎖重合である非リビング重合が一般に好ましい。

#### 【0066】

連鎖重合を進行させるためには、適切な連鎖移動能を有する化合物を反応系内に存在させることが必要である。連鎖移動剤は特に限定されず、連鎖移動能を有する公知の化合物を用いることができる。典型的な連鎖移動剤としては、一般にアルキルアルミニウム化合物、アルキル亜鉛化合物あるいは水素が挙げられる。アルキルアルミニウム化合物は、アルミノキサンに含有されているものを使用してもよいし、適宜添加してもよい。

#### 【0067】

なお、重合が非リビング重合により進行したか、又はリビング重合により進行したかは、得られた重合体の分子量分布（重量平均分子量（ $M_w$ ）/ 数平均分子量（ $M_n$ ））により判別することができる。典型的には、分子量分布が 1.1 以下である重合体はリビング重合により生成しており、分子量分布が 1.1 超である重合体は非リビング重合により生成する。

非リビング重合では、分子量分布が 1.5 を超え 2 程度であることも多い。

#### 【0068】

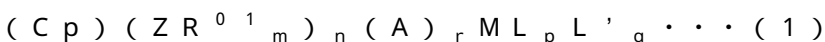
##### [ 遷移金属錯体触媒 ]

遷移金属錯体触媒としては、ノルボルネン系化合物を含む単量体の重合反応を触媒し得る限り特に限定されない。好ましい遷移金属錯体触媒としては、メタロセン触媒が挙げられる。

#### 【0069】

メタロセン触媒（a）としては、例えば、シクロペンタジエン環を含む配位子と、周期律表第 IV 族遷移金属とを含む遷移金属錯体が好ましい。かかるメタロセン触媒（a）は、Ti、Zr、及び Hf からなる群より選択される金属原子を中心金属として含むのが好ましい。

メタロセン触媒（a）としては、例えば、下記式（1）で表される遷移金属錯体が好ましい。



#### 【0070】

式（1）中、 $(ZR^{0-1}_m)_n$  は Cp と A を結合する二価の基である。

Z は C、Si、Ge、N、又は P である。

$R^{0-1}$  は、水素原子、炭素原子数 6 以上 20 以下のアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアルキルアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアラルキル基、又は直鎖状であっても、分岐鎖状であっても、環式骨格を含んでいてもよく、不飽和結合を有してもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の脂肪族炭化水素基である。

$(ZR^{0-1}_m)_n$  中の  $R^{0-1}$  が複数である場合、複数の  $R^{0-1}$  は同一であっても異なって

10

20

30

40

50

いてもよい。

( $ZR^{01}_m$ ) が複数繰り返される場合、複数の ( $ZR^{01}_m$ ) は同一であっても異なってもよい。

Cp は、置換基を有してもよいシクロペンタジエニル基、又は置換基を有してもよいシクロペンタジエン環を含む環式基である。

A は Cp と同様の基であるか、 $-O-$ 、 $-S-$ 、又は  $-N(R^{02})-$  である。

$R^{02}$  は、水素原子、直鎖状であっても、分岐鎖状であっても、環式骨格を含んでいてもよく、不飽和結合を有してもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の脂肪族炭化水素基、炭素原子数 6 以上 20 以下のアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアルキルアリール基、又は炭素原子数 7 以上 20 以下のアラルキル基である。

10

M は、Ti、Zr、及び Hf からなる群より選択される金属原子である。

L は、炭素原子数 6 以上 20 以下のアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアルキルアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアラルキル基、及び直鎖状であっても、分岐鎖状であっても、環式骨格を含んでいてもよく、不飽和結合を有してもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の脂肪族炭化水素基からなる群より選択されるモノアニオンシグマリガンドである。

L は、1 以上の Si 原子、又は Ge 原子を含んでいてもよい。

L が複数である場合、複数の L は同一であっても異なってもよく、同一であるのが好ましい。

L' は、ハロゲン原子、 $-OR^{03}$ 、又は  $-N=C(R^{03})R^{03}$  である。

20

$R^{03}$  は、水素原子、ヘテロ原子を含んでもよい、炭素原子数 6 以上 20 以下のアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアルキルアリール基、炭素原子数 7 以上 20 以下のアラルキル基、又は直鎖状であっても、分岐鎖状であっても、環式骨格を含んでいてもよく、不飽和結合を有してもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の脂肪族炭化水素基である。 $R^{03}$  が複数の場合、同一であっても異なってもよい。

L' が複数である場合、複数の L' は同一であっても異なってもよい。

m は 1 又は 2 である。より詳細には、Z が N、又は P である場合、m は 1 であり、Z が C、Si、又は Ge である場合、m は 2 である。

n は 0 以上 4 以下の整数である。

r は 0 又は 1 である。r が 0 である場合、n は 0 である。

30

p は 0 以上 3 以下の整数である。

q は 0 以上 3 以下の整数である。

$p+q$  は、r が 1 である場合に、金属 M の酸化状態マイナス 2 (金属 M の酸化状態 - 2) に等しい。

$p+q$  は、r が 0 である場合に、金属 M の酸化状態マイナス 1 (金属 M の酸化状態 - 1) に等しい。

$p+q$  は 4 未満である。

#### 【0071】

式 (1) で表される遷移金属錯体において、2 価の架橋基 ( $ZR^{01}_m$ )<sub>n</sub> は、 $CR^{01}_2$ 、( $CR^{01}_2$ )<sub>2</sub>、( $CR^{01}_2$ )<sub>3</sub>、 $SiR^{01}_2$ 、 $GeR^{01}_2$ 、 $NR^{01}$ 、及び  $PR^{01}$  からなる群より選択されるのが好ましい。

40

2 価の架橋基は、 $Si(CH_3)_2$ 、 $SiPh_2$ 、 $CH_2$ 、( $CH_2$ )<sub>2</sub>、( $CH_2$ )<sub>3</sub>、 $C(CH_3)_2$ 、又は  $CPh_2$  がより好ましい。Ph はフェニル基である。

m は 1 又は 2 であり、n は 0 以上 4 以下の整数である。

#### 【0072】

金属 M に結合するリガンド Cp は、置換基を有してもよいシクロペンタジエニル基、又は置換基を有してもよいシクロペンタジエン環を含む環式基である。

Cp の好適な例としては、シクロペンタジエニル基、メチルシクロペンタジエニル基、ジメチルシクロペンタジエニル基、トリメチルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、4-tert-ブチルシクロペンタジエニル基、4-アダマンチ

50

ルシクロペンタジエニル基、モノメチルインデニル基、ジメチルインデニル基、トリメチルインデニル基、テトラメチルインデニル基、4, 5, 6, 7-テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基、5, 10-ジヒドロインデノ[1, 2-b]インドール-10-イル基、N-メチル-5, 10-ジヒドロインデノ[1, 2-b]インドール-10-イル基、N-フェニル-5, 10-ジヒドロインデノ[1, 2-b]インドール-10-イル基、5, 6-ジヒドロインデノ[2, 1-b]インドール-6-イル; N-メチル-5, 6-ジヒドロインデノ[2, 1-b]インドール-6-イル、及びN-フェニル-5, 6-ジヒドロインデノ[2, 1-b]インドール-6-イルが挙げられる。

【0073】

AはCpと同様の基であるか、-O-、-S-、又は-N(R<sup>0 2</sup>)-である。Aは、Cpと同様の基であるのが好ましい。

10

【0074】

金属Mは、Ti、Zr又はHfである。

【0075】

Lとしては、メチル基、エチル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、フェニル基、ベンジル基、及び-CH<sub>2</sub>Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>、からなる群より選択される基が好ましく、その中でもメチル基がより好ましい。

L'としては、ハロゲン、-OR<sup>0 3</sup>(R<sup>0 3</sup>は前述の通りである)、又は-N=C(R<sup>0 3</sup>)R<sup>0 3</sup>からなる群より選択される基が好ましく、その中でも-Cl、-O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>、又は-N=C(t-Bu)<sub>2</sub>がより好ましい。

20

【0076】

nは0以上4以下の整数であり、0以上2以下が好ましい。

【0077】

式(1)で表される遷移金属錯体について、nが0であり、rが0である場合の具体例としては、CpdMCl<sub>2</sub>(O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、CpdMMe<sub>2</sub>(O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、CpdMMeCl(O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、tet-CpdMCl<sub>2</sub>(O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、tet-CpdMMe<sub>2</sub>(O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、tet-CpdMMeCl(O-2, 6-(t-Bu)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、CpdMCl<sub>2</sub>(O-2, 6-(i-Pr)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、CpdMMe<sub>2</sub>(O-2, 6-(i-Pr)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、CpdMMeCl(O-2, 6-(i-Pr)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、tet-CpdMCl<sub>2</sub>(O-2, 6-(i-Pr)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、tet-CpdMMe<sub>2</sub>(O-2, 6-(i-Pr)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、tet-CpdMMeCl(O-2, 6-(i-Pr)<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)、CpdMCl<sub>2</sub>(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、CpdMMe<sub>2</sub>(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、CpdMMeCl(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、(t-BuC<sub>5</sub>H<sub>4</sub>)MCl<sub>2</sub>(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、(t-BuC<sub>5</sub>H<sub>4</sub>)MMe<sub>2</sub>(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、(t-BuC<sub>5</sub>H<sub>4</sub>)MMeCl(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMCl<sub>2</sub>(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMMe<sub>2</sub>(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMMeCl(N=C(t-Bu)<sub>2</sub>)、CpdMCl<sub>2</sub>(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)、CpdMMe<sub>2</sub>(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)、CpdMMeCl(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMCl<sub>2</sub>(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMMe<sub>2</sub>(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMMeCl(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)、tet-CpdMMeCl(N=C-(t-Bu-N-CH=CH-N-t-Bu)<sub>2</sub>)が挙げられる。

30

40

上記の例示において、Meはメチル基であり、t-Buはtert-ブチル基であり、i-Prはiso-プロピル基であり、Cpdはシクロペンタジエニル基であり、tet-Cpdはテトラメチルシクロペンタジエニル基であり、また、Mは、式(1)について説明した通りであり、Zr、Ti、又はHfが好ましく、Tiがより好ましい。

【0078】

50



式(1)で表される遷移金属錯体について、 $n$ が0であり、 $r$ が1である場合の具体例としては、 $(Me_3Cpd)_2MCl_2$ 、 $(Me_3Cpd)_2MMe_2$ 、 $(Me_3Cpd)_2MMeCl$ 、 $(Me_3Cpd)_2MPh_2$ 、 $(Me_3Cpd)_2MBz_2$ 、 $(Me_4Cpd)_2MCl_2$ 、 $(Me_4Cpd)_2MMe_2$ 、 $(Me_5Cpd)_2MCl_2$ 、 $(Me_5Cpd)_2MPh_2$ 、 $(Me_5Cpd)_2MBz_2$ 、 $(EtMe_4Cpd)_2MCl_2$ 、 $[(Ph)Me_4Cpd]_2MCl_2$ 、 $(Et_5Cpd)_2MCl_2$ 、 $(Ind)_2MCl_2$ 、 $(Ind)_2MMeCl$ 、 $(Ind)_2MPh_2$ 、 $(Ind)_2MMe_2$ 、 $(Ind)_2MMeCl$ 、 $(H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $(H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $(H_4Ind)_2MPh_2$ 、及び $(Me_4Cpd)(Me_5Cpd)MCl_2$ が挙げられる。

上記の例示において、 $Me$ はメチル基であり、 $Et$ はエチル基であり、 $Cpd$ はシクロペンタジエニル基であり、 $Ind$ はインデニル基であり、 $H_4Ind$ は4, 5, 6, 7, -テトラヒドロインデニル基であり、 $Ph$ はフェニル基であり、 $Bz$ はベンジル基である。また、 $M$ は、式(1)について説明した通りであり、 $Zr$ 、 $Ti$ 、又は $Hf$ が好ましく、 $Zr$ がより好ましい。

#### 【0079】

式(1)で表される遷移金属錯体について、 $n$ が1又は2であり、 $r$ が1である場合の具体例としては、 $Me_2C(Cp)(Ind)MCl_2$ 、 $Me_2C(Cp)(Ind)MMe_2$ 、 $Me_2C(Cp)(Ind)MPh_2$ 、 $Me_2C(Cp)(Ind)MBz_2$ 、 $Me_2C(Cp)(Ind)MMeCl$ 、 $Ph_2C(Cp)(Ind)MCl_2$ 、 $Ph_2C(Cp)(Ind)MMe_2$ 、 $Ph_2C(Cp)(Ind)MPh_2$ 、 $Ph_2C(Cp)(Ind)MBz_2$ 、 $Ph_2C(Cp)(Ind)MMeCl$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MPh_2$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MBz_2$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MMeCl$ 、 $Me_2C(Me_4Cpd)(MeCpd)MCl_2$ 、 $Me_2C(Me_4Cpd)(MeCpd)MMe_2$ 、 $Me_2Si(Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(Ind)_2MPh_2$ 、 $Me_2Si(Ind)_2MBz_2$ 、 $Me_2Si(Ind)_2MMeCl$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(Me_4Cpd)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(Ind)_2MPh_2$ 、 $C_2H_4(Ind)_2MBz_2$ 、 $C_2H_4(H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $Ph(Me)Si(Ind)_2MMe_2$ 、 $Ph_2Si(Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)MCl_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)MMe_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)MPh_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)MBz_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)MCl_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)MMe_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)MPh_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)MBz_2$ 、 $C_2H_4(Me_4Cpd)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(Me_4Cpd)_2MMe_2$ 、 $C_2Me_4(Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2Me_4(Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2SiCH_2(Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2SiCH_2(Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2SiCH_2(Ind)_2MPh_2$ 、 $Me_2SiCH_2(Ind)_2MBz_2$ 、 $Me_2SiCH_2(Ind)_2MMeCl$ 、 $C_2H_4(2-MeInd)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(2-MeInd)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(3-MeInd)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(3-MeInd)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(4, 7-Me_2Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(4, 7-Me_2Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(5, 6-Me_2Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(5, 6-Me_2Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(2-MeH_4Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2C(H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2C(H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2C(H_4Ind)_2MPh_2$ 、 $Me_2C(H_4Ind)_2MBz_2$ 、 $Me_2C(H_4Ind)_2MMeCl$ 、 $Ph_2C(H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $Ph_2C(H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $Ph_2C(H_4Ind)_2MPh_2$ 、 $Ph_2C(H_4Ind)_2MBz_2$ 、 $Ph_2C(H_4Ind)_2MMeCl$ 、 $C_2H_4(2-MeH_4Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(2, 4, 7-Me_3H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(2, 4, 7-Me_3H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(4, 7-Me_2H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(4, 7-Me_2H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(2, 4, 7-Me_3In$

10

20

30

40

50

$d)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(2,4,7-Me_3Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(2-Me-Benz[e]Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(2-Me-Benz[e]Ind)_2MMe_2$ 、 $C_2H_4(Benz[e]Ind)_2MCl_2$ 、 $C_2H_4(Benz[e]Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(2-MeInd)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(2-MeInd)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(4,7-Me_2Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(4,7-Me_2Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(5,6-Me_2Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(5,6-Me_2Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(2,4,7-Me_3Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(2,4,7-Me_3Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(2-MeH_4Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(2-MeH_4Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(4,7-Me_2H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(4,7-Me_2H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $Me_2Si(2,4,7-Me_3H_4Ind)_2MCl_2$ 、 $Me_2Si(2,4,7-Me_3H_4Ind)_2MMe_2$ 、 $(t-BuNSiMe_2)(tet\ Cpd)MCl_2$ 、 $(t-BuNSiMe_2)(tet\ Cpd)MMe_2$ 、 $(t-BuNSiMe_2)(tet\ Cpd)MPh_2$ 、 $(t-BuNSiMe_2)(tet\ Cpd)MBz_2$ 、 $(t-BuNSiMe_2)(tet\ Cpd)MMeCl$ 、 $1,1'-(Me_2C)_2-2,2'-(Me_2C)_2(Cpd)_2MCl_2$ 、 $1,1'-(Me_2C)_2-2,2'-(Me_2C)_2(Cpd)_2MMe_2$  が挙げられる。

10

上記の例示において、Meはメチル基であり、Cpdはシクロペンタジエニル基であり、tet-Cpdはテトラメチルシクロペンタジエニル基であり、Indはインデニル基であり、 $H_4Ind$ は4,5,6,7-テトラヒドロインデニル基であり、Fluはフルオレニル基であり、Phはフェニル基であり、Bzはベンジル基である。また、Mは、式(1)について説明した通りであり、Zr、Ti、又はHfが好ましく、Zrがより好ましい。

20

#### 【0080】

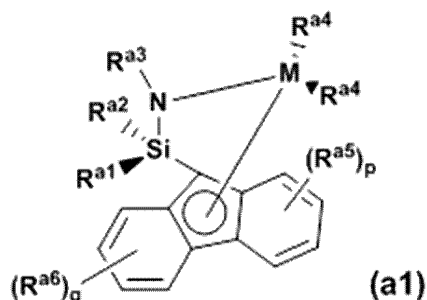
以上説明した式(1)で表されるメタロセン化合物の中では、例えば、 $Me_2C(Flu)(Cpd)ZrCl_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)ZrMe_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)ZrPh_2$ 、 $Me_2C(Flu)(Cpd)ZrBz_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)ZrCl_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)ZrMe_2$ 、 $Ph_2C(Flu)(Cpd)ZrPh_2$ 、及び $Ph_2C(Flu)(Cpd)ZrBz_2$ が、後述するノルボルネン系化合物とエチレンとの共重合に好ましく使用され、ノルボルネンとエチレンとの共重合により好ましく使用される。

30

#### 【0081】

また、式(1)で表されるメタロセン化合物の他の好ましい例としては、下記式(a1)で表される化合物が挙げられる。

#### 【化3】



40

#### 【0082】

式(a1)中、 $R^{a1}$ 、 $R^{a2}$ 、 $R^{a3}$ 、及び $R^{a4}$ は、それぞれ独立に、ヘテロ原子を含んでもよい炭素原子数1以上20以下の炭化水素基である。

$R^{a1}$ 及び $R^{a2}$ は、それぞれC-Si結合、O-Si結合、Si-Si結合、又はN-Si結合によりケイ素原子に結合する。

50

$R^{a3}$  は C - N 結合、O - N 結合、Si - N 結合、又は N - N 結合により窒素原子に結合する。

$R^{a4}$  は C - M 結合により金属原子 M に結合する。

$R^{a5}$  及び  $R^{a6}$  は、それぞれ独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の有機置換基、又は無機置換基であり、p 及び q は、それぞれ独立に 0 以上 4 以下の整数である。

$R^{a5}$  及び  $R^{a6}$  がそれぞれ複数である場合、複数の  $R^{a5}$  及び  $R^{a6}$  は異なる基であってもよい。

複数の  $R^{a5}$  のうちの 2 つの基、又は複数の  $R^{a6}$  のうちの 2 つの基が芳香環上の隣接する位置に結合する場合、当該 2 つの基が相互に結合して環を形成してもよい。

10

M は、周期律表第 IV 族遷移金属であり、Ti、Zr、又は Hf が好ましい。

#### 【0083】

なお、式 (a1) 中の金属原子 M は、ハプト数 1 以上 5 以下の範囲において、フルオレン骨格を有する配位子と、任意の配位形式をとることができる。

#### 【0084】

$R^{a1}$ 、 $R^{a2}$ 、 $R^{a3}$ 、及び  $R^{a4}$  は、それぞれ独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の炭化水素基である。

#### 【0085】

ヘテロ原子を含んでいてもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の炭化水素基については、炭化水素基がヘテロ原子を含む場合、ヘテロ原子の種類は本発明の目的を阻害しない範囲で特に限定されない。ヘテロ原子の具体例としては、酸素原子、窒素原子、硫黄原子、リン原子、ケイ素原子、セレン原子、及びハロゲン原子等が挙げられる。

20

#### 【0086】

$R^{a1}$  及び  $R^{a2}$  は、それぞれ C - Si 結合、O - Si 結合、Si - Si 結合、又は N - Si 結合によりケイ素原子に結合する。

O - Si 結合によりケイ素原子に結合する  $R^{a1}$  及び  $R^{a2}$  の好適な例としては、-OR<sup>a7</sup>、及び -O-C(=O)-R<sup>a7</sup> で表される基が挙げられる。

Si - Si 結合によりケイ素原子に結合する  $R^{a1}$  及び  $R^{a2}$  の好適な例としては、-SiR<sup>a7</sup><sub>3</sub>、-Si(OR<sup>a7</sup>)R<sup>a7</sup><sub>2</sub>、-Si(OR<sup>a7</sup>)<sub>2</sub>R<sup>a7</sup>、及び -Si(OR<sup>a7</sup>)<sub>3</sub> で表される基が挙げられる。

30

N - Si 結合によりケイ素原子に結合する  $R^{a1}$  及び  $R^{a2}$  の好適な例としては、-NHR<sup>a7</sup>、及び -NR<sup>a7</sup><sub>2</sub> で表される基が挙げられる。

ここで、上記の  $R^{a7}$  はいずれも炭化水素基である。

#### 【0087】

$R^{a3}$  は、C - N 結合、O - N 結合、Si - N 結合、又は N - N 結合により窒素原子に結合する。

O - N 結合により窒素原子に結合する  $R^{a3}$  の好適な例としては、-OR<sup>a7</sup>、及び -O-C(=O)-R<sup>a7</sup> で表される基が挙げられる。

Si - N 結合により窒素原子に結合する  $R^{a3}$  の好適な例としては、-SiR<sup>a7</sup><sub>3</sub>、-Si(OR<sup>a7</sup>)R<sup>a7</sup><sub>2</sub>、-Si(OR<sup>a7</sup>)<sub>2</sub>R<sup>a7</sup>、及び -Si(OR<sup>a7</sup>)<sub>3</sub> で表される基が挙げられる。

40

N - N 結合により窒素原子に結合する  $R^{a3}$  の好適な例としては、-NHR<sup>a7</sup>、及び -NR<sup>a7</sup><sub>2</sub> で表される基が挙げられる。

ここで、上記の  $R^{a7}$  はいずれも炭化水素基である。

#### 【0088】

配位子として使用する化合物の調製や入手が容易であることから、 $R^{a1}$  と  $R^{a2}$  とは同一の基であるのが好ましい。

#### 【0089】

$R^{a1}$ 、 $R^{a2}$ 、 $R^{a3}$ 、及び  $R^{a4}$  としては、化学的な安定性に優れることから、ヘテロ原子を含まない炭化水素基が好ましい。

50

かかる炭化水素基としては、直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基、二重結合及びノ又は三重結合を有してもよい直鎖状又は分岐鎖状の不飽和脂肪族炭化水素基、シクロアルキル基、シクロアルキルアルキル基、芳香族炭化水素基、及びアラルキル基が好ましい。

【0090】

直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、*n*-ペンチル基、イソペンチル基、*tert*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、2-エチルヘキシル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基、*n*-ウンデシル基、*n*-ドデシル基、*n*-トリデシル基、*n*-テトラデシル基、*n*-ペンタデシル基、*n*-ヘキサデシル基、*n*-ヘプタデシル基、*n*-オクタデシル基、*n*-ノナデシル基、及び $n$ -イコシル基が挙げられる。

10

【0091】

二重結合及びノ又は三重結合を有してもよい直鎖状又は分岐鎖状の不飽和脂肪族炭化水素基の好ましい例としては、直鎖状又は分岐鎖状のアルキル基の具体例として挙げた基において、1以上の単結合を二重結合及びノ又は三重結合に置き換えた基が挙げられる。

より好ましくは、ビニル基、アリル基、1-プロペニル基、3-ブテニル基、2-ブテニル基、1-ブテニル基、エテニル基、及びプロパルギル基が挙げられる。

【0092】

シクロアルキル基の具体例としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シクロウンデシル基、シクロドデシル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデシル基、シクロペンタデシル基、シクロヘキサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタデシル基、シクロノナデシル基、及びシクロイコシル基が挙げられる。

20

【0093】

シクロアルキルアルキル基の具体例としては、シクロプロピルメチル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシルメチル基、シクロヘプチルメチル基、シクロオクチルメチル基、シクロノニルメチル基、シクロデシルメチル基、シクロウンデシルメチル基、シクロドデシルメチル基、シクロトリデシルメチル基、シクロテトラデシルメチル基、シクロペンタデシルメチル基、シクロヘキサデシルメチル基、シクロヘプタデシルメチル基、シクロオクタデシルメチル基、シクロノナデシルメチル基、2-シクロプロピルエチル基、2-シクロブチルエチル基、2-シクロペンチルエチル基、2-シクロヘキシルエチル基、2-シクロヘプチルエチル基、2-シクロオクチルエチル基、2-シクロノニルエチル基、2-シクロデシルエチル基、2-シクロウンデシルエチル基、2-シクロドデシルエチル基、2-シクロトリデシルエチル基、2-シクロテトラデシルエチル基、2-シクロペンタデシルエチル基、2-シクロヘキサデシルエチル基、2-シクロヘプタデシルエチル基、2-シクロオクタエチルデシル基、3-シクロプロピルプロピル基、3-シクロブチルプロピル基、3-シクロペンチルプロピル基、3-シクロヘキシルプロピル基、3-シクロヘプチルプロピル基、3-シクロオクチルプロピル基、3-シクロノニルプロピル基、3-シクロデシルプロピル基、3-シクロウンデシルプロピル基、3-シクロドデシルプロピル基、3-シクロトリデシルプロピル基、3-シクロテトラデシルプロピル基、3-シクロペンタデシルプロピル基、3-シクロヘキサデシルプロピル基、3-シクロヘプタデシルプロピル基、4-シクロプロピルブチル基、4-シクロブチルブチル基、4-シクロペンチルブチル基、4-シクロヘキシルブチル基、4-シクロヘプチルブチル基、4-シクロオクチルブチル基、4-シクロノニルブチル基、4-シクロデシルブチル基、4-シクロドデシルブチル基、4-シクロトリデシルブチル基、4-シクロテトラデシルブチル基、4-シクロペンタデシルブチル基、及び4-シクロヘキサデシルブチル基が挙げられる。

30

40

【0094】

芳香族炭化水素基の具体例としては、フェニル基、*o*-トリル基、*m*-トリル基、*p*-トリル基、2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5-ジメチ

50

ルフェニル基、2，6 - ジメチルフェニル基、3，4 - ジメチルフェニル基、3，5 - ジメチルフェニル基、2，3，4 - トリメチルフェニル基、2，3，5 - トリメチルフェニル基、2，3，6 - トリメチルフェニル基、2，4，5 - トリメチルフェニル基、2，4，6 - トリメチルフェニル基、3，4，5 - トリメチルフェニル基、o - エチルフェニル基、m - エチルフェニル基、p - エチルフェニル基、o - イソプロピルフェニル基、m - イソプロピルフェニル基、p - イソプロピルフェニル基、o - t e r t - ブチルフェニル基、2，3 - ジイソプロピルフェニル基、2，4 - ジイソプロピルフェニル基、2，5 - ジイソプロピルフェニル基、2，6 - ジイソプロピルフェニル基、3，4 - ジイソプロピルフェニル基、3，5 - ジイソプロピルフェニル基、2，6 - ジ - t e r t - ブチルフェニル基、2，6 - ジ - t e r t - ブチル - 4 - メチルフェニル基、 - ナフチル基、 - ナフチル基、ビフェニル - 4 - イル基、ビフェニル - 3 - イル基、ビフェニル - 2 - イル基、アントラセン - 1 - イル基、アントラセン - 2 - イル基、アントラセン - 9 - イル基、フェナントレン - 1 - イル基、フェナントレン - 2 - イル基、フェナントレン - 3 - イル基、フェナントレン - 4 - イル基、フェナントレン - 9 - イル基、ピレン - 1 - イル基、ピレン - 2 - イル基、ピレン - 3 - イル基、及びピレン - 4 - イル基が挙げられる。

【 0 0 9 5 】

アラルキル基の具体例としては、ベンジル基、フェネチル基、1 - フェニルエチル基、3 - フェニルプロピル基、2 - フェニルプロピル基、1 - フェニルプロピル基、2 - フェニル - 1 - メチルエチル基、1 - フェニル - 1 - メチルエチル基（クミル基）、4 - フェニルブチル基、3 - フェニルブチル基、2 - フェニルブチル基、1 - フェニルブチル基、3 - フェニル - 2 - メチルプロピル基、3 - フェニル - 1 - メチルプロピル基、2 - フェニル - 1 - メチルプロピル基、2 - メチル - 1 - フェニルプロピル基、2 - フェニル - 1 - , 1 - ジメチルエチル基、2 - フェニル - 2 , 2 - ジメチルエチル基、 - ナフチルメチル基、 - ナフチルメチル基、2 - - ナフチルエチル基、2 - - ナフチルエチル基、1 - - ナフチルエチル基、及び1 - - ナフチルエチル基が挙げられる。

【 0 0 9 6 】

R<sup>a1</sup>、及びR<sup>a2</sup>としては、炭素原子数1以上20以下のアルキル基及び炭素原子数6以上20以下の芳香族炭化水素基が好ましく、炭素原子数1以上10以下のアルキル基及び炭素原子数6以上10以下の芳香族炭化水素基がより好ましく、炭素原子数1以上6以下のアルキル基及びフェニル基がさらに好ましく、炭素原子数1以上4以下のアルキル基が特に好ましい。

【 0 0 9 7 】

R<sup>a3</sup>としては、炭素原子数1以上20以下のアルキル基、炭素原子数3以上20以下のシクロアルキル基、炭素原子数6以上20以下の芳香族炭化水素基、及び炭素原子数7以上20以下のアラルキル基が好ましい。

【 0 0 9 8 】

R<sup>a4</sup>としては、炭素原子数1以上20以下のアルキル基、炭素原子数2以上20以下のアルケニル基、炭素原子数3以上20以下のシクロアルキル基、炭素原子数6以上20以下の芳香族炭化水素基、及び炭素原子数7以上20以下のアラルキル基が好ましい。

【 0 0 9 9 】

式 ( a 1 ) 中、 $R^{a5}$  及び  $R^{a6}$  は、それぞれ独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよい炭素原子数 1 以上 20 以下の有機置換基、又は無機置換基であり、 $p$  及び  $q$  は、それぞれ独立に 0 以上 4 以下の整数である。

$R^{a_5}$  及び  $R^{a_6}$  がそれぞれ複数である場合、複数の  $R^{a_5}$  及び  $R^{a_6}$  は異なる基であってもよい。

【 0 1 0 0 】

有機置換基としては、例えば、炭素原子数 1 以上 20 以下のアルキル基、炭素原子数 1 以上 20 以下のアルコキシ基、炭素原子数 3 以上 20 以下のシクロアルキル基、炭素原子数 2 以上 20 以下の脂肪族アシル基、ベンゾイル基、 $\alpha$ -ナフチルカルボニル基、 $\beta$ -ナフチルカルボニル基、炭素原子数 6 以上 20 以下の芳香族炭化水素基、及び炭素原子数 7

以上 20 以下のアルキル基が挙げられる。

【0101】

これらの有機置換基の中では、炭素原子数 1 以上 6 以下のアルキル基、炭素原子数 1 以上 6 以下のアルコキシ基、炭素原子数 3 以上 8 以下のシクロアルキル基、炭素原子数 2 以上 6 以下の脂肪族アシル基、ベンゾイル基、フェニル基、ベンジル基、及びフェネチル基が好ましい。

【0102】

有機置換基の中では、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロピルオキシ基、イソプロピルオキシ基、*n*-ブチルオキシ基、イソブチルオキシ基、*sec*-ブチルオキシ基、*tert*-ブチルオキシ基、アセチル基、プロピオニル基、ブタノイル基、及びフェニル基がより好ましい。

10

【0103】

無機置換基としては、従来芳香環上に置換し得ることが知られている無機基であって、上記式 (a1) で表されるメタロセン化合物の生成反応を阻害しない基であれば特に限定されない。

無機基の具体例としては、ハロゲン原子、ニトロ基、及びシアノ基等が挙げられる。

【0104】

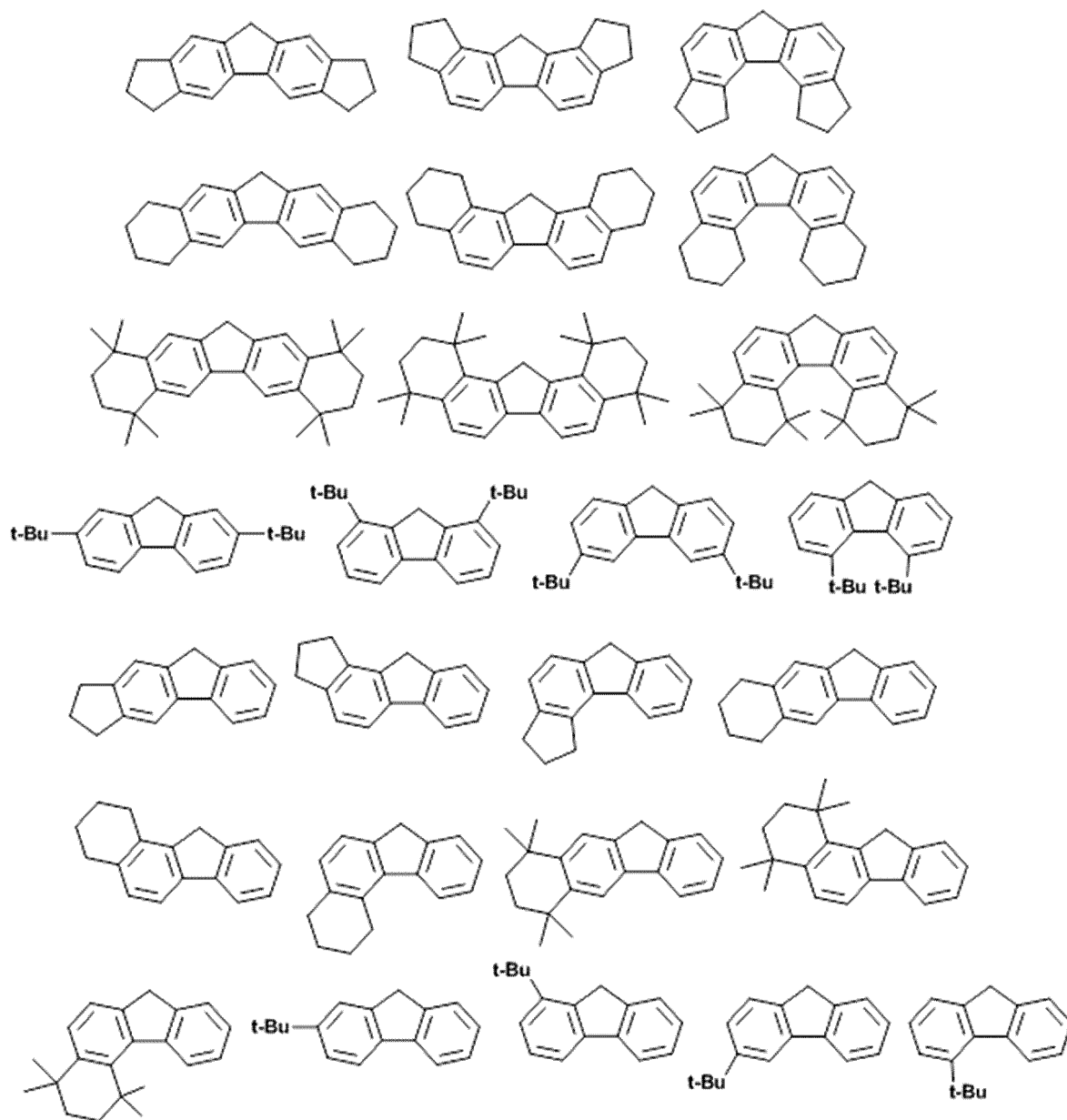
複数の  $R^{a5}$  のうちの 2 つの基、又は複数の  $R^{a6}$  のうちの 2 つの基が芳香環上の隣接する位置に結合する場合、当該 2 つの基が相互に結合して環を形成してもよい。かかる環は、式 (a1) 中のフルオレン骨格に含まれる芳香環と縮合する、縮合環である。縮合環は、芳香環でもよく、脂肪族環でもよく、脂肪族環が好ましい。縮合環は、酸素原子、窒素原子、及び硫黄原子等のヘテロ原子を環中に有していてもよい。

20

【0105】

2 つの  $R^{a5}$  及び / 又は 2 つの  $R^{a6}$  により形成された縮合環を備えるフルオレン骨格の具体例は、下式の骨格が挙げられる。

## 【化 4】



10

20

30

## 【 0 1 0 6 】

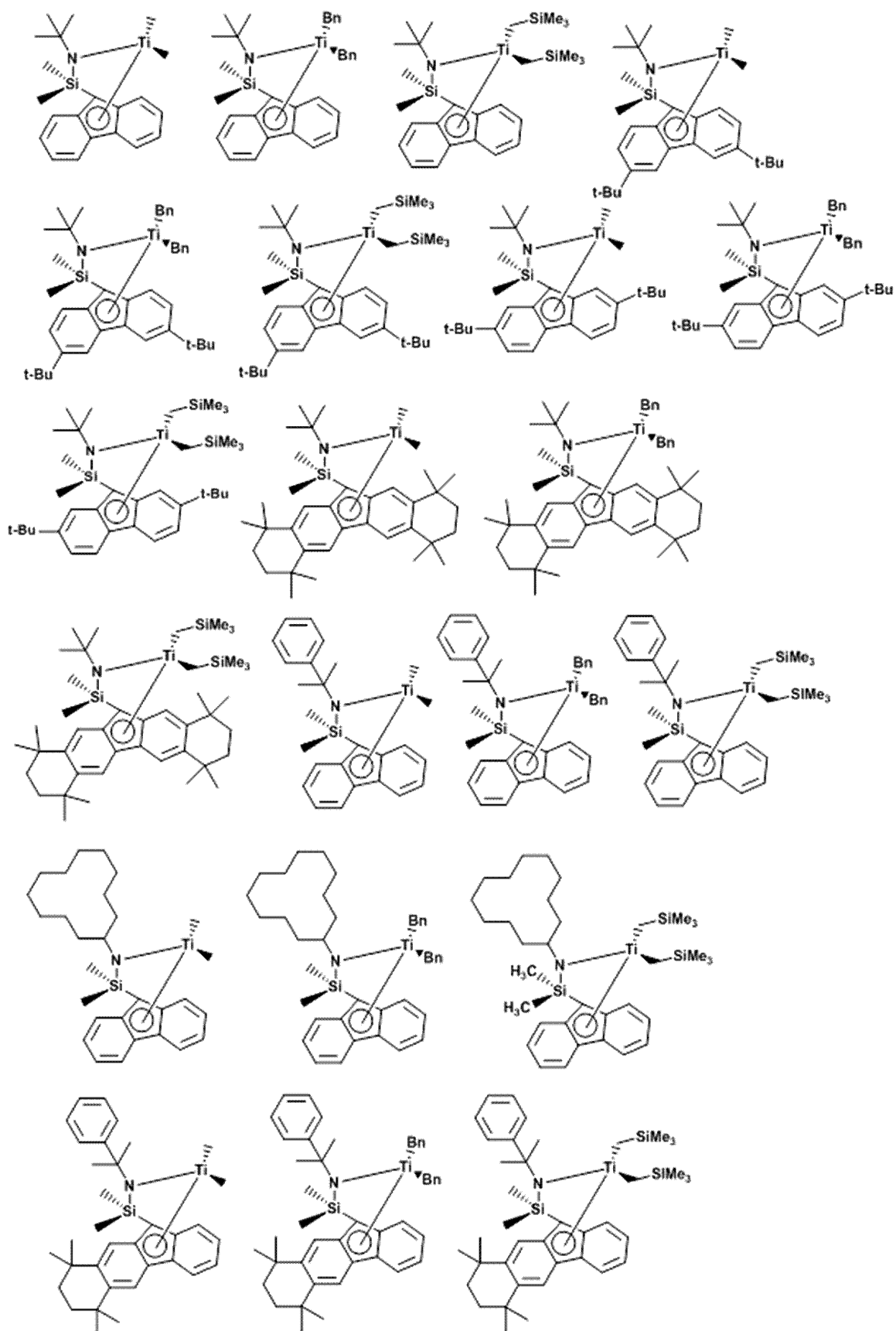
式 ( a 1 ) 中、Mは、周期律表第Ⅳ族遷移金属であり、Ti、Zr、又はHfが好ましく、Tiがより好ましい。

## 【 0 1 0 7 】

以上説明した式 ( a 1 ) で表されるメタロセン化合物の好適な例としては、以下の構造のメタロセン化合物が挙げられる。

40

## 【化 5】



## 【 0 1 0 8 】

上記の式 ( a 1 ) で表されるメタロセン化合物は、ノルボルネン系化合物体の単独重合



や、ノルボルネン系化合物と、1 - オクテン、1 - ヘキセン、又はこれらの混合物との共重合に好ましく使用され、ノルボルネンと、1 - オクテン、1 - ヘキセン、又はこれらの混合物との共重合により好ましく使用される。

【0109】

以上説明したメタロセン触媒(a)が溶媒である場合、当該溶液に含まれる溶媒は、特に限定されない。好ましい溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、ミネラルオイル、ベンゼン、トルエン、及びキシレン等の炭化水素溶媒や、クロロホルム、メチレンクロライド、ジクロロエタン、及びクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素溶媒が挙げられる。

メタロセン触媒(a)の溶液における、メタロセン触媒(a)の濃度は特に限定されない。メタロセン触媒(a)の濃度は、例えば、0.1 mmol/L以上0.5 mol/L以下が好ましく、1 mmol/L以上0.25 mol/L以下がより好ましい。

10

【0110】

[触媒組成物]

以上説明したメタロセン触媒(a)は、下記のように触媒組成物として使用されるのが好ましい。

触媒組成物は、典型的には、メタロセン触媒(a)の溶液を、アルミノキサン(b1)、及びイオン化合物(b2)からなる群より選択される1種以上と混合する方法により製造される。

ここで、イオン化合物(b2)が、メタロセン触媒(a)との反応によりカチオン性遷移金属化合物を生成する化合物である。

20

【0111】

触媒組成物を調製するための、メタロセン触媒(a)の溶液と、アルミノキサン(b1)、及びイオン化合物(b2)からなる群より選択される1種以上との混合は、重合前に、重合反応槽とは別の装置内で行われてもよく、重合反応槽において、重合前、又は重合中に行われてもよい。

【0112】

以下、触媒組成物の調製に使用される材料や、触媒組成物の調製条件について説明する。

【0113】

30

[アルミノキサン(b1)]

アルミノキサン(b1)としては、従来より種々のオレフィンの重合に置いて助触媒等として使用されている種々のアルミノキサンを特に制限なく用いることができる。典型的には、アルミノキサンは有機アルミノキサンである。

触媒組成物の製造に際して、アルミノキサン(b1)は1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

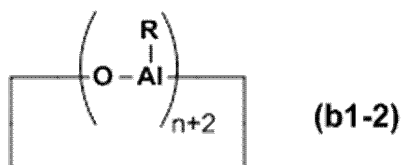
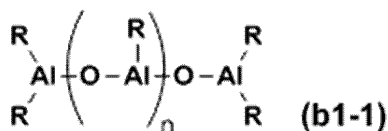
【0114】

アルミノキサン(b1)としては、アルキルアルミノキサンが好ましく用いられる。アルキルアルミノキサンとしては、例えば、下記式(b1-1)又は(b1-2)で表される化合物が挙げられる。下記式(b1-1)又は(b1-2)で表されるアルキルアルミ

40

【0115】

## 【化 6】



10

(式 (b1-1) 及び式 (b1-2) 中、R は炭素原子数 1 以上 4 以下のアルキル基、n は 0 以上 40 以下、好ましくは 2 以上 30 以下の整数を示す。)

## 【0116】

アルキルアルミノキサンとしては、メチルアルミノキサン及びメチルアルミノキサンのメチル基の一部を他のアルキル基で置換した修飾メチルアルミノキサンが挙げられる。修飾メチルアルミノキサンとしては、例えば、置換後のアルキル基として、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基等の炭素数 2 ~ 4 のアルキル基を有する修飾メチルアルミノキサンが好ましく、特に、メチル基の一部をイソブチル基で置換した修飾メチルアルミノキサンがより好ましい。アルキルアルミノキサンの具体例としては、メチルアルミノキサン、エチルアルミノキサン、プロピルアルミノキサン、ブチルアルミノキサン、イソブチルアルミノキサン、メチルエチルアルミノキサン、メチルブチルアルミノキサン、メチルイソブチルアルミノキサン等が挙げられ、中でも、メチルアルミノキサン及びメチルイソブチルアルミノキサンが好ましい。

20

## 【0117】

アルキルアルミノキサンは、公知の方法で調製することができる。また、アルキルアルミノキサンとしては、市販品を用いてもよい。アルキルアルミノキサンの市販品としては、例えば、MMAO-3A、TMAO-200 シリーズ、TMAO-340 シリーズ (いずれも東ソー・ファインケム (株) 製) やメチルアルミノキサン溶液 (アルベマール社製) 等が挙げられる。

30

## 【0118】

## [イオン化合物 (b2)]

イオン化合物 (b2) は、メタロセン触媒 (a) との反応によりカチオン性遷移金属化合物を生成する化合物である。

かかるイオン性化合物としては、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレーートのアニオン、 $(\text{CH}_3)_2\text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{H}^+$  のような活性プロトンをも有するアミンカチオン、 $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}^+$  のような三置換カルボニウムカチオン、カルボランカチオン、メタルカルボランカチオン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオン等のイオン化合物を用いることができる。

40

## 【0119】

## [溶媒]

以上説明したメタロセン触媒 (a)、アルミノキサン (b1)、及びイオン化合物 (b2) は、通常、溶媒に溶解又は懸濁、好ましくは溶解した状態で用いられる。

溶媒の種類は、本発明の目的を阻害しない範囲で特に限定されない。

好ましい溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、ミネラルオイル、ベンゼン、トルエン、及びキシレン等の炭化水素溶媒や、クロロホルム、メチレンクロライド、ジクロロエタン、及びクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素溶媒が挙げられる。

## 【0120】

50

溶媒の使用量は、所望する性能の触媒組成物を製造できる限り特に限定されない。典型的には、メタロセン触媒（a）、アルミノキサン（b<sub>1</sub>）、及びイオン化合物（b<sub>2</sub>）の濃度が、好ましくは0.00000001～100mol/L、より好ましくは0.0000005～50mol/L、特に好ましくは0.0000001～20mol/Lである量の溶媒が使用される。

#### 【0121】

触媒組成物の原料を含む液を混合する際、メタロセン触媒（a）中の遷移金属元素のモル数をM<sub>a</sub>とし、アルミノキサン（b<sub>1</sub>）中のアルミニウムのモル数をM<sub>b<sub>1</sub></sub>とし、イオン化合物（b<sub>2</sub>）のモル数をM<sub>b<sub>2</sub></sub>とする場合において、 $(M_{b_1} + M_{b_2}) / M_a$ の値が、好ましくは1～200000、より好ましくは100～100000、特に好ましくは1000～80000であるように、触媒組成物の原料を含む液が混合されるのが好ましい。

10

#### 【0122】

触媒組成物の原料を含む液を混合する温度は特に限定されないが、-100～100が好ましく、-50～50がより好ましい。可能である。

#### 【0123】

##### [重合条件]

重合条件は、所望の環状オレフィンポリマーが得られる限り、特に限定されず、公知の条件を用いることができ、重合温度、重合圧力、重合時間等は適宜調整される。また、ノルボルネン系化合物と他の単量体とを共重合する場合の各単量体成分の使用量は、以下のように例示される。

20

ノルボルネン系化合物1モルに対する他の単量体の添加量として、0.001モル以上30モル以下であることが好ましく、0.01モル以上20モル以下であることがより好ましい。

触媒組成物の使用量は、その調製に用いられる遷移金属錯体触媒の使用量から導出される。触媒組成物の使用量は、その調製に用いられた遷移金属錯体触媒の量として、ノルボルネン系化合物1モルに対し、0.000000001モル以上0.005モル以下が好ましく、0.00000001モル以上0.0005モル以下がより好ましい。

#### 【0124】

30

重合温度は、所望する速度で重合反応が進行する限り特に限定されない。重合温度は、典型的には、0以上120以下であり、10以上100以下が好ましく、20以上90以下がより好ましい。

重合時間は特に限定されず、所望する収率に達するか、重合体の分子量が所望する程度に上昇するまで重合が行われる。

重合時間は、温度や、触媒組成物の組成や、単量体組成によっても異なるが、典型的には0.01時間以上120時間以下であり、0.1時間以上80時間以下が好ましく、0.2時間以上10時間以下がより好ましい。

#### 【0125】

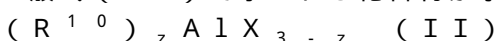
良好な収率で環状オレフィンポリマーを製造しやすい点から、ノルボルネン系化合物、又はノルボルネン系化合物と他の単量体とを含む重合系には、触媒組成物を加える前に、アルミノキサン、及びアルキルアルミニウム化合物から選択される1種以上を存在させるのが好ましい。

40

#### 【0126】

アルミノキサンについては、触媒組成物の製造方法において説明した通りである。

アルキルアルミニウム化合物としては、オレフィン類の重合等に従来より用いられているものを特に限定なく使用できる。アルキルアルミニウム化合物としては、例えば、下記一般式（II）で示される化合物が挙げられる。



（式（II）中、R<sup>10</sup>は炭素原子数が1以上15以下、好ましくは1以上8以下のアル

50

キル基であり、Xはハロゲン原子又は水素原子であり、zは1以上3以下の整数である。  
)

【0127】

炭素原子数が1以上15以下のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、n-オクチル基等が挙げられる。

【0128】

アルキルアルミニウム化合物の具体例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリn-ブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリsec-ブチルアルミニウム、トリn-オクチルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム；ジメチルアルミニウムクロリド、ジイソブチルアルミニウムクロリド等のジアルキルアルミニウムハライド；ジイソブチルアルミニウムハイドライド等のジアルキルアルミニウムハイドライド；ジメチルアルミニウムメトキシド等のジアルキルアルミニウムアルコキシドが挙げられる。

【0129】

かかるアルキルアルミニウム化合物は連鎖移動剤として作用し、前述の触媒組成物により触媒される連鎖重合を促進させる。

【0130】

触媒組成物を加える前に、重合系にアルミノキサンを加える場合の使用量は、遷移金属錯体触媒1モルに対するアルミノキサン中のアルミニウムのモル数として、10モル以上100000モル以下が好ましく、100モル以上100000モル以下がより好ましい。

触媒組成物を加える前に、重合系にアルキルアルミニウム化合物を加える場合の使用量は、遷移金属錯体触媒1モルに対するアルミニウムのモル数として、5モル以上500000モル以下が好ましく、50モル以上500000モル以下がより好ましい。

【0131】

触媒組成物の少なくとも一部、好ましくは全部は、重合系に、連続的に添加されるのが好ましい。

触媒組成物を連続的に添加することにより、環状オレフィンポリマーの連続製造が可能になり、環状オレフィンポリマーの製造コストを低減させることが可能になる。

【0132】

以上説明した方法によれば、エポキシド不純物を含む粗製ノルボルネン系化合物を、活性アルミナとゼオライトとの混合物からなるハイブリッド系吸着剤を用いて処理することによって、単量体中のエポキシド不純物を低減させ、その結果として、重合に供される重合溶液の全質量に対するエポキシド不純物の含有量と触媒の含有量との比率(質量ppm/質量ppm)を、6以下とすることにより、重合条件に見合った期待される収率で、安定して環状オレフィンポリマーを製造することができる。

【実施例】

【0133】

以下、実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0134】

〔実施例1～3、比較例1、比較例2、及び参考例1〕

表1に記載の量のエポキシド不純物(2,3-エポキシノルボルナン)を含むノルボルネン系化合物(ノルボルネン)のトルエン溶液(濃度75質量%)と、ノルボルネン系化合物(ノルボルネン)の質量に対して20質量%の表1に記載の種類の吸着剤とを、不活性ガス雰囲気中のガラス容器中で混合した。次いで、ガラス容器の内容物を、室温にて24時間静置して、エポキシド不純物の吸着処理を行った。

【0135】

表1に記載の吸着剤は以下の通りである。

A B 1 : 活性アルミナとゼオライトとからなるハイブリッド系吸着剤 ( A Z - 3 0 0 、ユニオン昭和製 )

A B 2 : モレキュラーシーブ ( M S - 4 A )

表 1 に記載の不純物について以下の通りである。

E P : エポキシド不純物 ( 2 , 3 - エポキシノルボルナン )

A L : ノルボルネンに由来するアルデヒド不純物

K E : ノルボルネンに由来するケトン不純物

#### 【 0 1 3 6 】

また、表 1 に記載の、吸着剤処理前の不純物量は、ノルボルネン系化合物のトルエン溶液中での、ノルボルネン系化合物の質量に対する各不純物の量 ( 質量 p p m ) である。

10

ノルボルネン系化合物のトルエン溶液中での、ノルボルネン系化合物の質量に対する各不純物の量 ( 質量 p p m ) は、以下の装置を用い、以下の条件に従い測定した。

< 不純物量測定装置及び測定条件 >

[ 装置 ]

分析装置 : G C / M S ( 7 8 9 0 A / 5 9 7 5 C )

インジェクタ : 7 6 8 3 B

注入量 : 1  $\mu$  l

キャリアガス : H e

[ G C ( ガスクロマトグラフ ) 情報 ]

( 注入口 )

20

モード : スプリット

スプリット比 : 3 0 : 1

ヒーター温度 : 3 0 0

( カラム )

カラム名 : F R O N T I E R U l t r a A L L O Y + - 5

寸法 : 3 0 m  $\times$  2 5 0  $\mu$  m  $\times$  0 . 2 5  $\mu$  m

流量 : 1 m L / m i n .

[ M S ( 質量分析装置 ) 情報 ]

測定モード : スキャン法

溶媒待ち時間 : 5 . 5 m i n

30

スキャン範囲 : 1 5 ~ 6 5 0 m / z

イオン源温度 : 2 3 0

四重極温度 : 1 5 0

定性法 : E P 標準サンプルを測定し、リテンションタイム・M S スペクトルより判断。

定量法 : E P 標準サンプルより検量線を作製し、定量した。なお、A L、K E についても、E P 感度と同程度と仮定し E P 検量線より定量を行った。

#### 【 0 1 3 7 】

吸着剤による 2 4 時間処理後のノルボルネン系化合物のトルエン溶液中での、ノルボルネン系化合物の質量に対する各不純物の量 ( 質量 p p m ) についても、処理前のトルエン容器と同様に測定した。

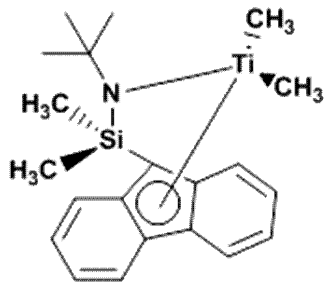
40

測定結果を表 1 に記す。

#### 【 0 1 3 8 】

次いで、濃度 7 . 3 m m o l / L のメタロセン触媒のトルエン溶液を調製した。メタロセン触媒の構造は、下記の通りである。その後、メタロセン触媒のトルエン溶液を用いて、以下の方法に従い、ノルボルネン ( 2 - ノルボルネン ) と、1 - ヘキセンとの共重合を行った。

## 【化 7】



10

## 【 0 1 3 9 】

乾燥し、窒素雰囲気下に保った 200 mL 二口ガラス反応器に、2 - ノルボルネンと、1 - ヘキセンとの混合物（モル比：2 - ノルボルネン / 1 - ヘキセン = 36 / 64）を、濃度 54 質量 % のトルエン溶液として添加した。

MMAO - 3A と TMAO - 211 を、それぞれ MMAO - 3A / メタロセン触媒 = 1250（モル比）、TMAO - 211 / メタロセン触媒 = 1100（モル比）になるようにガラス反応器に加えた。ガラス反応器を 40 の水浴に十分浸した後、メタロセン触媒のトルエン溶液をガラス反応器内に添加することで重合を開始させた。

なお、重合の開始時に、単量体（2 - ノルボルネン及び 1 - ヘキセン）と、溶媒（トルエン）と、助触媒（2 種の MAO）と、メタロセン触媒とからなる「重合溶液」中の、EP、AL、及び KE の含有量（質量 ppm）を、前述の方法に従い測定し、「重合溶液中」のメタロセン触媒の含有量（質量 ppm）の計算値に基づいて、重合溶液中における不純物含有量 / 触媒含有量の比率（質量 ppm / 質量 ppm）を求めた。重合溶液中における不純物含有量 / 触媒含有量の比率（質量 ppm / 質量 ppm）を、表 1 に記す。

20

## 【 0 1 4 0 】

5 時間の重合時間後、2 - プロパノールを添加して反応を終了させた。次いで、得られた重合反応液を多量の塩酸酸性アセトンに注いで重合体を完全に析出させ、濾別及び洗浄を行った後、110 で 1 日間以上減圧乾燥して共重合体を得た。

共重合体の収量より、重合後の収率を求めた。収率を表 1 に記す。

30

## 【 0 1 4 1 】

なお、MMAO - 3A とは、濃度 6.5 質量 %（Al 原子の含有量として）の  $[(CH_3)_0.7(iso-C_4H_9)_{0.3}AlO]_n$  で表されるメチルイソブチルアルミノキサンのトルエン溶液（東ソー・ファインケム（株）製、なお全 Al に対して 6 mol % のトリメチルアルミニウムを含む）であり、TMAO - 211 とは、濃度 9.0 質量 %（Al 原子の含有量として）のメチルアルミノキサンのトルエン溶液（東ソー・ファインケム（株）製、なお全 Al に対して 26 mol % のトリメチルアルミニウムを含む）である。

## 【 0 1 4 2 】

【表 1】

		実施例 1	実施例 2	実施例 3	比較例 1	比較例 2	参考例 1
吸着剤種類		A B 1	A B 1	A B 1	A B 2	A B 2	A B 2
吸着剤処理前の トルエン溶液中 不純物量 (質量 p p m)	E P	1677	720	191	1677	720	191
	A L	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
	K E	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
吸着剤処理後の トルエン溶液中 不純物量 (質量 p p m)	E P	136	54	14	1020	438	116
	A L	N. D.	N. D.	N. D.	329	141	38
	K E	N. D.	N. D.	N. D.	280	120	32
重合溶液中の 不純物量／触媒量 の比率 (質量 p p m／ 質量 p p m)	E P	2. 1	0. 8	0. 2	15. 8	6. 8	1. 8
	A L	不純物 N. D.	不純物 N. D.	不純物 N. D.	5. 1	2. 2	0. 6
	K E	不純物 N. D.	不純物 N. D.	不純物 N. D.	4. 4	2. 1	0. 5
重合後の収率 (%)		28	28	28	4	17	26

表 1 中、「N. D.」は、不純物量が検出限界以下であったことを意味し、「不純物 N. D.」は、不純物量が検出限界以下であったことにより、不純物量／触媒量の比率を算出しなかったことを意味する。

## 【0143】

実施例 1～3 によれば、吸着剤として、活性アルミナとゼオライトとの混合物からなるハイブリッド系吸着剤 (A B 1) を用いることによって、エポキシ不純物 (E P) を含むノルボルネンから良好にエポキシ不純物 (E P) を除去できることが分かる。

また、実施例 1～3 によれば、重合に供される重合溶液に対する、エポキシ不純物 (E P) の含有量と触媒の含有量との比率 (質量 p p m / 質量 p p m) が、6 以下であれば、良好な収率で、環状オレフィンポリマーが得られることが分かる。

## 【0144】

他方、比較例 1 及び比較例 2 によれば、モレキュラーシーブ (A B 2) を吸着剤として用いる場合、エポキシ不純物 (E P) を含むノルボルネンから良好にエポキシ不純物 (E P) を除去しにくいいため、重合溶液に対する、エポキシ不純物 (E P) の含有量と触媒の含有量との比率 (質量 p p m / 質量 p p m) が高く、その結果、良好な収率で環状オレフィンポリマーを得にくいことが分かる。

## 【0145】

また、比較例 1、比較例 2、及び参考例 1 によれば、吸着剤としてモレキュラーシーブ (A B 2) を用いる場合、アルデヒド不純物 (A L) と、ケトン不純物 (K E) とが吸着剤による処理中に発生し得ることが判る。

吸着剤処理後のトルエン溶液中のエポキシ不純物 (E P) 量が近い、実施例 1 と、参考例 1 との比較によれば、アルデヒド不純物 (A L) と、ケトン不純物 (K E) とが、環状オレフィンポリマーの重合収率の低下の要因となり得ることが推察される。

---

フロントページの続き

(72)発明者 山田 真司  
静岡県富士市宮島973番地 ポリプラスチックス株式会社内

審査官 工藤 友紀

(56)参考文献 特開平05-132523(JP,A)  
特表2016-522309(JP,A)  
UOP LLC, UOP Adsorbents; Purification of olefin and polymer process streams, 米国, Honeywell, 2011年 7月, pp.5-9

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)  
C08F 2/00 - 246/00  
C08F 301/00  
C07C 7/12  
C08C 19/00 - 19/44  
CAplus/REGISTRY(STN)